

პირადი ინფორმაცია



ვასილი წიქვაძე

📍 შანიძის აღმართი № 20, ქ. ქუთაისი. 4600

☎ 0 431 24 21 26 📠 577 31 67 22

სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 14 / 07 /1953 |

განათლება

- 1988 მოსკოვის სატყეო ტექნიკური ინსტიტუტი, ტექნიკურ-მეცნიერებათა დოქტორი
- 1971-1976 ვ. ი. ლენინის სახელობის საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მერქნის დამუშავების ტექნოლოგიის სპეციალთა.

სამუშაო გამოცდილება

- 2006-დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტი. ასოცირებული პროფესორი.
- 1995-1996 ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, დოცენტი.
- 1989 ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, უფროსი მასწავლებელი.
- 1978 ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ასისტენტი.
- 1977 ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ხის დამუშავების ტექნოლოგიის კათედრა, უფროსი ლაბორანტი.
- 1977 ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საკონსტრუქციო მასალების და შედუღების წარმოების კათედრა, უფროსი ლაბორანტი.

ენობრივი კომპეტენციები

	A1	A2	B1	B2	C1	C2
რუსული ენა				☑		

კომპიუტერული უნარები

Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet Explorer.

სამეცნიერო პუბლიკაციები - 9

მათ შორის 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:

- ვ. წიქვაძე. საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილების ოპტიმალური ტექნოლოგიური პარამეტრების შერჩევა. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. შრომების კრებული 1 ნაწილი. ქუთაისი, 2016 წ.
- ვ. წიქვაძე, მ. ხუსკივაძე, გ.ლიპარტელიანი, დაბალ ტოქსიკური მერქან ბურბუშელოვანი ფისების წარმოება, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 2016, გვ. 205-208
- ვ. წიქვაძე. მ. ხუსკივაძე. მერქნულ მასალებზე ლაქ-საღებავების დატანა ელექტრო მაგნიტურ ველში. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, შრომების კრებული, 2015 წ.
- ვ. წიქვაძე, მერქანბურბუშელოვანი ფილების მასალატევადობის შემცირება. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი. #2. ქუთაისი.2014 წ.
- ვ. წიქვაძე, მ. ხუსკივაძე, მერქან ბურბუშელოვანი ფილების წარმოება და ლამინირება, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი გონი №3, გვ.109-112

სამეცნიერო კონფერენციები - 2

მათ შორის 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:

- მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ენერგეტიკა, მერქნულ მასალებზე ლაქ-საღებავების დატანა ელექტრო მაგნიტურ ველში. ვ. წიქვაძე. მ. ხუსკივაძე. 2015 წ. გვ. 270-273,
- დაბალ ტოქსიკური მერქან ბურბუშელოვანი ფილების წარმოება. ვ. წიქვაძე. მ. ხუსკივაძე. გ. ლიპარტელიანი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. გვ. 205-208.